

1. 募集人員 ポストドクトラル研究員 1名
2. 所属 東京理科大学基礎工学部 材料工学科 田村研究室
3. 勤務地 東京理科大学葛飾キャンパス
但し、勤務地については、変更を命ずることがあります。
4. 専門分野 材料物性
5. 応募資格 博士の学位を有する方、または採用予定日までに取得見込みの方
当研究室は、文部科学省より令和元年に採択された科学研究費補助金 新学術領域研究「ハイパーマテリアル：補空間が創る新物質科学」の研究拠点です。領域内においては、計画研究 A01「ハイパーマテリアルの合成」(2019 年度-2023 年度, 研究代表者: 田村隆治)を担当し、新規磁性ハイパーマテリアル(準結晶や近似結晶合金のこと)の合成とその磁性評価を推進しています。そのため、磁性研究に関する経験を有する方、または意欲のある方で、当研究室の研究に積極的に取り組む方を条件とします。
6. 勤務形態 常勤(任期あり)
7. 雇用期間 単年度契約。更新上限は2023年3月31日まで。
ただし、更新は評価を行ったうえで判断する。
8. 着任日 2020年6月1日以降なるべく早い時期
9. 応募締切 2020年4月15日(水)必着
10. 提出書類
 - (1) 履歴書(写真貼付。本学指定の様式をお使いください。様式は <http://www.tus.ac.jp/boshuu/kyoin/>にあります。)
 - (2) 研究業績リスト(応募者氏名に下線を付した査読付き学術論文、著書、国際会議プロシーディングス、解説、特許、その他受賞等)
 - (3) 主要論文別刷り(3編以内)各1部
 - (4) 志望動機(A4一枚で1500字以内)
 - (5) 学位記の写しまたは学位取得証明書
学位取得見込み者:「学位取得見込証明書」又は指導教員からの学位取得見込み証明文(学位取得見込み日を記載のこと)※採用時に学位取得証明書の提出が必要です。
 - (6) 応募者について照会可能な方2名の氏名と連絡先
11. 選考方法
書類による1次審査後、面接(プレゼンテーションや質疑応答を含む)による審査を実施する予定です。
12. 書類提出先・問い合わせ先
〒125-8585 東京都葛飾区新宿 6-3-1
東京理科大学 基礎工学部 材料工学科 田村隆治
TEL: 03-5876-1410, E-mail: tamura@rs.noda.tus.ac.jp

12 その他

- ・封筒表面に「田村研究室 ポストドクトラル研究員応募書類在中」と朱書し、簡易書留にて郵送してください。応募の機密は厳守し、選考結果はご本人にお知らせいたします。原則として提出書類は返却いたしません。
- ・東京理科大学では、女性人財を積極的に育成、活用し、活躍を支援する大学となることを目標としています。女性の積極的な応募を期待します。